# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-251290

(43)Date of publication of application: 18.10.1988

(51)Int.CI.

B41M 5/26

(21)Application number: 62-084778

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

08.04.1987

(72)Inventor: MAEDA YOSHIHIRA

KANEKO TOSHITERU

NAGAI SHOICHI ANDO HISASHI KATO YOSHIMI IKUTA ISAO

**WATANABE RYUJI** 

# (54) OPTICAL RECORDING MEDIUM, METHOD FOR REGENERATION AND APPLICATION THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable the recording and erasing of information to be carried out at a high speed, by providing a recording layer consisting of a polyatomic compound existing in a single phase and in a substantially ternary or more crystalline state. CONSTITUTION: In reference to a phase rule in thermodynamics, a ternary single phase has 2 degrees of freedom in its composition in addition to a temperature; this means the properties that it has less possibility of phase separation than a binary compound when the composition of the single phase is fluctuated. Therefore, this properties allows a single phase composition to be realized in a relatively easy manner when a recording layer 1 is formed, acts effectively to a local fluctuation in composition occurring during repeated recordings and erasings, stabilizes the recording and erasing characteristics for keeping the single phase, and enhances the reliability. By making a crystallizing phase as a single-

-2

phase, the short-distance dispersion of bond-length order causes a rapid growth of crystallization in the crystallization from an amorphous state, and the crystallization of the same crystalline structure results in a small strain and an easy nucleation. In this manner, the erasing speed of an optical recording medium made of single phase is higher than that of a conventional medium accompanied with phase separation.

**LEGAL STATUS** 

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

## ⑲ 日本 国特 許 庁(JP)

⑩特許出願公開

## ⑩公開特許公報(A)

昭63-251290

@Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)10月18日

B 41 M 5/26

V-7265-2H

審査請求 未請求 発明の数 16 (全20頁)

**9発明の名称** 光記録媒体と記録・再生方法及びその応用

②特 顧 昭62-84778

**❷出 願 昭62(1987)4月8日** 

一切発 明 者 金 子 男 輝 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研究所内

⑫発 明 者 永 井 正 一 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 究所内

⑪出 顋 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑫代 理 人 一 弁理士 小川 勝男 外2名

最終頁に続く

明 編 曹

1. 発明の名称

光記録媒体と記録・再生方法及びその応用

- 2. 特許額求の範囲
  - 1. 電磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルフアス状態との間を可逆的に相変化する記録層を具備する光記録媒体において、 前配結晶状態が突貫的に三元以上の多元化合物単相からなる記録層を具備したことを特徴とする光記録媒体。
  - 2. 電磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルフアス状態との間を可逆的に相変化する記録層を具備する光記録媒体において、前記結晶状態が実質的に三元化合物単相又は四元化合物単相のいずれか一方からなる記録層を具備したことを特徴とする光記録媒体。
  - 3. 低磁エネルギーを与えることによって結晶状態とアモルファス状態との間を可逆的に相変化する記録原を具備する光配像媒体において、前記結晶状態が三元化合物単相又は四元化合物単

根のいずれか一方からなる記録層を具備したことを特徴とする光記録媒体。

- 4. 瓜磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルフアス状態との間を可逆的に相変化する記録層を具備する光記録媒体において、前記結晶状態が三元化合物を90原子%以上含む単相からなる記録層を具備したことを特徴とする光記録媒体。
- 5. 観磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルフアス状態との間を可逆的に相変化する記録層を具備する光記録媒体において、解記結晶状態がInaSbTe2と合計で5原子第以下のAg, Sn, Cuの少なくとも1つとの単相からなる記録層を具備したことを特徴とする光記録牒体
- 6. 電磁エネルギーを与えることによって結晶状態とアモルフアス状態との間を可逆的に相変化する記録層を基板上に有する光記録媒体において、前記鏡晶状態が実質的に三元化合物単相又は四元化合物単相からなる記録層を具備し、減

## **特開昭63-251290(2)**

記録層上に無機酸化物、無機変化物及び無機発 化物から選ばれた少なくとも1つよりなる表面 保護剤を有することを物徴とする先記録媒体。

- 7. 特許請求の範囲第6項において、前記表面保 護層としてガラス板を用いたことを特徴とする 光記録媒体。
- 8. 斌磁エネルギーを与えることによって結晶状態とアモルフアス状態との間を可逆的に相変化する記録層を有機樹脂基板上に有する光記録媒体において、前記結晶状態が実質的に三元化合物単相又は四元化合物単相からなる記録層を具備し、該記録層と前記基板との間に熱理截層を有することを特徴とする光記録媒体。
- 9. 電磁エネルギーを与えることによって結晶状態とアモルフアス状態との関を可逆的に相変化する記録層を基板上に有する光記録媒体において、前記結晶状態が実質的に三元化合物単相又は四元化合物単相からなる記録層を具備した二組のガラス基板を該記録層を対向させ且つ熱速

  成月を関に介して接触させた構造を有すること

を特徴とする光記録媒体。

- 10. 電磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルフアス状態との間を相変化する記録層を基板上に有し該記録層の上方から前記電磁エネルギーが与えられる光記録媒体において、前記結晶状態が実質的に三元化合物単相又は四元化合物単相からなる記録層を具備し、且つ該記録層と接する前記基板表面に空気を封入した密閉空間を有することを物徴とする光記録媒体。
- 12. 結晶状態とアモルフアス状態との間を可逆的 に相変化し結晶状態が実質的に三元以上の多元

化合物単相からなる記録層を設けること、、該記録層の所望部分に局所的に電磁エネルギーを加えることによつてはエネルギーが加えられた部分を結晶状態からアモルファス状態に相変化させせば報を記録すること、前記相変化させに記録からないによって該部分に記録を検出すること、の各段階を含むことを特徴とする光記録・再生方法。

- 13. 特許請求の範囲第12項において、前記相変 化させた部分の状態を光学的性質の差として検 出することを特徴とする光記録・再生方法。
- 14. 特許請求の範囲第13項において、財配光学 的性質として反射率、透過率、吸収率、放射率、 カー回転角のいずれかを検出することを特徴と する光記録・再生方法。
- 15. 結晶状態とアモルフアス状態との間を可逆的に相変化し結晶状態が実質的に三元以上の多元化合物単相からなる記録層を設けること、該記録層の所望部分に局所的に電磁エネルギーを加えることによつて該エネルギーが加えられた部

分を相変化させて恰報を記録すること、前記相変化させた部分の状態を検出することによって、 該部分に記録した情報を再生すること、少なにもも前記相変化した部分の少なくとも一部ルルギーを加えることによって設エネルがあることにあっては、の各段階を消去すること、の各段階をおことを特徴とする光記録・再生・消去方法。

- 16. 電磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルフアス状態との間を可逆的に相変化し結晶状態が突費的に三元以上の多元化合物単和からなる記録層をトランク機を有する基板の 該トランク限を含む表面に設けたことを特徴と する光カード。
- 17. トラツク帯を有する基板の該トラツク帯を含む表面に熱速截層を有し、該熱速截層の上に低低エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルフアス状像との間を可逆的に相変化し結晶状態が実質的に三元以上の多元化合物単相からなる記録別を有し、該記録層上に表面保護層

を有することを特徴とする光カード。

- 18. 電磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルファス状態との間を可逆的に相変化し結晶状態が実質的に三元以上の多元化合物単相からなる記録層をトラック課を有する可撓性テープの該トラック課を含む表面に設けたことを特徴とするオーディオデジタルテープ。
- 19、既職エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルファス状態との間を可逆的に相変化し結晶状態が実質的に三元以上の多元化合物単相からなる記録層をトランク標を有する円板の該トランク講を含む表面に具備したことを特徴とする光ヘッド。

#### 3. 発明の辞細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は光、熱を用いて光学的に情報を記録・再生・消去することができる書き換え可能の光記録媒体、該光記録媒体に情報を記録し再生する方法及び記録した情報を消去する方法に関する。本発明は又、該光記録媒体の性質を利用した物品に

化型に属する配線媒体としては、カルコゲナイド 系の物質の組成物や低級酸化物の薄膜を用いたも のが提案されている。例えば、特公昭47-26897 母公報参照。

相変化型の記録媒体には、非品質と結晶との間の相変化或は結晶と結晶との間の相変化を利用するものがある。競者は主としてカルコゲナイド系物質であり、前記特公昭47~26897 号に記載されたもののほか、特開昭60~253034号に記載のテルル化合物等が知られている。後者は特開昭60~46339 号に記載のCuーAgーNi合金やInーSb合金等が知られている。これらの記録媒体は、いずれも二つの構造状態を可逆的に状態変化させることで記録と消去を行なう。非品質と結晶間の自変化型では非品質状態を記録。結晶状態を未記録代慮に対応させて記録・消去が行なわれている。

〔発明が解決しようとする問題点〕

光記録媒体に要求される主要な性質の一つとして、記録,消去の高速化がある。

従来の書き換え可能の相変化型記録媒体は、非

関する。

〔従来の技術〕

近年になって、高速度で、所望の部分に、森宙 度で情報を記録することができる情報記録媒体に ついての研究開発が遅んに行なわれている。そし て、レーザ光スポットの照射による情報の記録・ 再生が可能で、かつレーザ光を用いて記録された 情報を消去し、新しい情報に各換えうる光記録媒 体が見出されている。

従来の光記録媒体を例えば、日経エレクトロニクス1982年1月4日号の第86頁以降に「函数ファイルに使われ出した光デイスクメモリ」と題して記載されているように、レーザ光を用いて媒体を1.5μm / リスポットで加熱し、スポットにどのような物理的変化を生じさせて情報の記録を行なうようにしているかに着目して分類すると、ピット形成型、泡あるいは凹凸形成型、光磁気型、相変化型等の各種型式の記録媒体に分類できる。

前記した型式の記録媒体の内で相変化型に属するものは容を換えが可能である。現在までに相変

品質(以下、アモルファスとも云う)と結晶との間を相変化する記録媒体取は結晶と結晶との間を相変化する記録媒体のいずれにおいても、消去速度が遅いという問題点があつた。

本発明の目的は、情報の記録及び消去を高速で 行うことができる書き換え可能のアモルフアスー 結晶面相変化型の光記録媒体を提供するにある。

本発明の他の目的は、かかるアモルフアスー結 品間相変化型の光記録媒体に情報を高速記録する 方法及び記録した情報を高速消去する方法を提供 するにある。

本発明の更に他の目的は、かかるアモルフアス 一結晶間相変化型の光記録媒体を応用した物品を 提供することにある。

【問題点を解決するための手段】

本発明は、アモルフアスと結晶との間を可逆的 に相変化する記録層を具備する光記録媒体におい て、前配結晶状態が実質的に三元以上の多元化合 物単相からなる記録層を具備したことにある。

高速で記録及び消去ができるという本発明の目

## 特開昭63-251290 (4)

的は、結晶状態が三元化合物単相又は四元化合物 単相からなる記録層を具備した記録媒体において、 実際に連成された。

ここで三元化合物式は四元化合物とは、 X 線回 折のブラング回折角から一葉的に決まる結晶構造 を有するものを意味する。

た構造として使用できる。基板としては、ガラス 基板、アルミニウムの知き金属基板、ポリカーポ ネート、ポリメチルメタアクリレートなどの有機 樹脂基板等を用いることができる。

第1図は、本発明の光記録媒体の一例であり、記録暦1を基板2上に設けた構造を示している。記録暦1の厚さは、50~200nmの範囲が望ましく、この範囲であれば相変化させるときに熱伝導の影響を無視することができる。電磁エネルギーは、基板側又は記録層側のどちら傾から加えてもよい。

第2図は、記録暦上に表面保護暦3を設けたものである。表面保護暦としては、耐食性或は耐摩耗性がすぐれたセラミックスを用いることが望ましく、その厚さは100~500mm特に100~200mmの範囲が望ましい。表面保護暦に使用するのに好適なセラミックとしては、SiOェ。A 4 2 O 3、 T a 2 O 5、 Z r O 2 等の無機酸化物、Si 2 N 4、 T a N , Z r N , A 2 N , T i N 等の 窒化物或はSi P 等の弗化物がある。

記録層は又、多元化合物単相の結晶構造が実費 的に維持される範囲内において、化合物を形成す る成分以外の他の成分を含むことができる。この ようにすることにより、化合物の結晶化温度。符 脳は皮をコントロールし、記録及び消去の感度を 高めることができる。InaSbTeaよりなる三元化合 物単相を用いる場合には、紐。編。網から選ばれ た少なくとも1つを含むことにより、三元化合物 の融点を下げ、記録及び消去の感度を更に高める ことができる。このInaSbTeaの場合の銀(Ag)。 414 (Sn)。 劇 (Cu) の含有量は、合計で5個 子%以下とすることが望ましい。Ag,Sn, Cuの含有量が合計で5原子多以下であれば、こ れら成分が結晶の中に固溶し三元化合物単相の結 品状態が維持できる。しかし、Ag. Sn, Cu の含有量が多くなり、合計で10原子%を超えた りすると、別の化合物ができ、相分離が生じて単 相でなくなる。

#### (イ)光記録媒体の構成:

本殖明の光記録媒体は、基板上に記録層を設け

第3図は、基板と記録層の間に無速蔽層4を設けたものである。この無速截層は、基板材料として有機機関を用いるときに設けると有効である。 無遮截層の材料としては、先に述べた表面保護層の材料を使用することができる。厚さも100~ 200nmの範囲であれば十分に無速磁効果を発揮する。

第4図は、記録層を基板1とガラス板5でサンドイツチした構造を示している。このようにする ことによつて記録層の面特度を高め、凹凸の非常 に少ない番らかな面とすることができる。

第5 図は、基板2の表面にくばみを設けて、その上に記録用1を形成したものである。基板2と記録用1とによつて形成された空間6には、空気を封入する。空気は熱伝導性が非常に悪いので、電磁エネルギーのスポットを記録層に加えたときに基板を通して熱を逃げにくくすることができる。これにより記録層の所定の部分を局所的に加熱をしていてきるようになり、記録速度及び消去速度をより一層速めることができる。な

## 特開昭63-251290(5)

お、第5図の構造の場合には、電磁エネルギーは、 ガラス板5の上方から加える必要がある。

第6回は、基板2上に記録用1を設けたものを 二つ準備し、記録所側を対向させ、昇面に熱慮蔵 層を挟んで接触させたものである。この場合、記 録暦1には透明のガラス基板を用いるのがよい。 このようにすることによつて、両面から記録する ことが可能となる。

#### (ロ)記録・再生・消去方法

本発明における情報の記録は、記録層の所望部分に局所的に電磁エネルギーを加え、抜電磁エネルギーが加えられた部分を相変化させることによってなされる。アモルフアス状態及び結晶状態のどちら傾で記録させるかは任意である。いずれにしる、アモルフアス状態と結晶状態のどちらかー方で記録し、他方で消去することになる。

本発明の具体的実施例では、結晶状態にして消去し、アモルフアス状態にして記録することにより、高速記録及び高速消去を達成した。 徒つて、結晶状態の記録層に電磁エネルギーのスポットを

して使用できる。このほかに光カード式はオーディオ機器のデジタルテープとしても使用することができる。

光カードは、トランク溶を有する基板の該トランク溶を含む表面に記録層を設けることによって 構成される。第7回は、光カードの好適な構成例 を示している。基板2上に熱速蔵層4を設けてそ の上に記録層1を形成し、記録層1の表面を表面 保護周3により保護した環境である。

オーディオデジタルテープは、トランク課を有する可挠性有機機能テープの終トランク課を含む 表面に記録層を形成することによって構成される。 記録層の表面を更に保護層で保護することは望ま しい。

さて、光記録媒体に要求される性質としては、 高速記録及び高速消去のほかに、耐湿耐酸化性, 生産性,高S/Nなどがある。更にアモルフアス 状態と結晶状態との間の相変化をくり返したとき に骨に同じ状態が得られ、しかもその状態が長く 放躍していても変化しないことが要求される。こ 加えてアモルフアス状態に相変化させて記録し、 消去時にはアモルフアス状態から結晶状態に相変 化させて元の状態に戻し消去することが望ましい。

情報の再生は、相変化させて記録した部分の状態を検出することによって行うことができる。実際には、光学的変化としてとらえることによって行うことができる。

本発明の光記録媒体における記録層は、相変化することによって光学的性質が局所的に変化する。たとえば反射率、透過率、吸収率、放射率、カー回転角などが変化する。従って、これらのいずれかを検出することによって情報を再生することが可能である。

電磁エネルギーとしては、光エネルギー、電子 エネルギーなどを用いることができる。光エネル ギーとしては、レーザビーム、キセノンランプな どを用いることができる。

#### (ハ)広田

本発明の光記録媒体は、トラック課を有する円板上に記録層を設けることによって光デイスクと

の最後に述べた性質は、書き換え可能の光記録媒 体においては、きわめて重要である。

従来の光記録媒体は、アモルフアスー結晶間相変化型或は結晶ー結晶間相変化型のいずれも、消去速度の点で不十分であつた。たとえばカルコゲナイド系材料では、記録時間が0.2 μs 以下と非化レベルにあるものの消去速度が5 μs 以下と非常に遅いのが現状である。

更にTe系材料では、空気中の水分によつて配 緑材料が酸化され品いという問題もある。

本発明の光記録媒体は、記録速度および消去速度が共に速いだけでなく、そのほかの性質をも高度に具備するものである。

次に、結晶状態が三元化合物単相の場合を例に とつて、本発明の作用を説明する。

#### (作用)

熱力学における相律は、成分C,相P,自由度 『とすると定圧下(例えば大気圧下)では

f = C - p + 1

で与えられる。三元系単相ではCm3, p=1な

## 特開昭63-251290(6)

ので自由度!=3となる。同様に二元系単相では f=2である。自由度fは可変な熱力学量の数で あり三元系単相では温度以外に組成に2自由度が ある。従つて三元系単相は二元系単相に比べて組 成に対して1自由度多い。このことは三元系では 二元系に比べて単相の組成変動に対して相分離 (多相化) が起こり難い性質があることを示す。 従つて蒸着法やスパツタリング抜による記録層の 形成の際に、従来高度な組成制御を行ない目標と する組成を形成していたのに対し、三元系単相で は比較的容易に単相組成を実現することが可能と なる。これは光記録媒体の生産性を著しく増大さ せる効果がある。このことは更に記録および消去 の繰り返しの際に起こる組成の局部的変動に対し ても効果的に働き、単相が保存されるため記録符 去特性が安定で借観性が向上する。まだ記録消去 の繰り返しが安定であり、繰り返し可能回数が増 加する。非贔屓からの結晶化は多くの場合、核生 成、相分離や構造緩和など複雑な過程から成る。 相分離による標遊変化には、原子の長距離の拡散

結晶粒界の煮エネルギーが小さい、しかし多相ではそれは非常に大きい。粒界の煮エネルギーは粒界エネルギーとして測定されるが、冶金学における結晶の粗大化速度についての知見によると結晶粒の平均変径をDとすると粗大化速度  $\frac{d\ D}{d\ t}$ は粒界エネルギーッと次式の関係がある。

$$\frac{dD}{dt} = k \cdot \frac{7}{D}$$

k:定数

使つて y が大きい程、租大化速度は大きい。 したがつて多相で較界が構成されている方が結晶の租大化が大きく、単相の方が小さい。 このことは結晶相が単相で構成されている方が記録消去の熱的サイクルに対して結晶粒の租大化とそれによる S / N 比の低下が起こり難いことを示している。

上述したように従来の材料は語特性を向上させるために化合物の定比量性 (ストイキロメトリー)をお慮せずに添加元素を加えた原子両志の化学結合的相関が明白でない混合相である。本発明はこ

更に単相における非品質 - 結品間相変化ではそれに伴う体積変化が相分離を伴う多相にくらべて少ない。これは結晶状態が多相のものは相関の不整合のため余分の体積を内含しているのに比べ、単相では整合しているためである。 従つて記録 消去の繰り返しで起こる体積変化による材料の疲労が少ない。 そのため単相では多相に比べて繰り返し特性が向上する。

また単相の結晶状態(消去)では上記のように

うした混合相(多相)が光記録媒体の諸特性を認 合的に解決するものでなく、化学的定比量性の化 合物で記録層を形成することを特徴とする光学記 録媒体である。一般にカルコゲナイド系化合物は 兆 有結合性固体である。ここで共有結合性固体と は、原子同志の結合が共有結合形式からなるもの が大半であるような顕体をいう。定量的には例え ばLCAO法(又は原子軌道法)による共有結合 皮ac が0.5 以上のものである(W.A.ハリソ ン著;固体の電子構造と物性,小島忠宜,小島和 子,山田榮三郎訳。現代工学社刊 p. 117参照 )。こうした共有結合性固体からなる三元化合物 を記録形として設けると著しく耐湿性および耐酸 化性が向上する。これは、上記三元化合物が化学 的定比組成またはそれに非常に近いため共有結合 が飽和しているので、氽分な価電子密度が小さく 外部からの酸素原子や水分子との間に結合を作ら ない、つまり酸化および水和(水酸化)しないた めである。また一般に定比化合物は高い熱力学安 定状態にあるために酸化および水和分解しないの

## 特開昭63-251290(ア)

で現住のある単体元素が遊離し難い。

以上のように記録層が消去時に三元化合物単相であるようにした光記録媒体は、三元、化合物、単相という記録層の物理化学的特徴によつて効果的にその特性が従来材料の問題点を解決し、さらに向上することがわかる。またこれら三元、化合物・単相という記録層の物理化学的特徴はそれぞれ独立の要因として光記録媒体の競特性を向上させるものでなく、複合的に働き相乗的な効果をもたらすことが明らかになった。このような考えは、四元化合物単相或はそれ以上の多元化合物単相にも当てはまるものである。

三元化合物としては次のものが適用可能である。

AusSeTe	AgGales	BaSbaZn
(AuSb) aTes	AgeGeTes	BirGesTes
Audgles .	AgInsTe.	Bi4GeTer
AgaSnSes	AgGaSes	Bi4PbTe7
AgSnSea	AgSbSez	BiPb.Tea
AgaAuTez	AgeGaSe:	BizPbzSes
ågSbTe1	BaSb <sub>2</sub> Se <sub>4</sub>	BiaTeSa

AgBifes Ba<sub>2</sub>SnSe<sub>4</sub> BiGa:Se: CulnsTes . Ga.GeSea BizSeTez Culates . GaGeSea AsaInSea GaSeeAge CuaSbSes AST & Sea CuArSe Ga .PhSe4 T 4 4 SnSe GePtSe AsGeSe CraPaSes CsCusSes ZaInztes AuCuTe4 Bif # Te2 BisPbTes InaMnTes InsSbles CdIn±Te4 BizPbSc4 Mgså & sSes CdGa 2Se4 CusSnTes Cd4GeSes ... MnGasSes CusGeTes

NiSeTe CdIn<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> PbsSbTe4 CdT 2 Sb PdaIn4Sb2 T & sSnsSes Sb.SaTe. T & &SnSes ShaSnTea T & &SnSea CuA 4 Sa T & CuaSes Cul & Se z ARA & Sa Cul & Tes AgA & Sea CuGaS2 Ags & Tes

CuGaSas AgGaS: CuGaTes AgGaSe2 CoInS: ArGaTes CuInSea MgSiPz CuinTes NgSiAs: AgInS: MgSiSba ARInSes MgGeAsa Agintes NaGaSb. NgSnPa ZnSiPs MgSnAsı ZnSiAss MgSnSba ZnSiSba ZnGeP z CdSiP2 ZnGeAss CdSiAsa ZnGeSh. CdSiSba ZnSnPa CdGeP. ZnSnAss CdGeAss ZaSoSba CdGeSb &

結晶状態が四元化合物単相であるものとしては

CdSnP<sub>2</sub>

CdSnAss

以下のものがあり、いずれも遺卍可能である。

Pd(Sb,Bi)Te , CuPbBiSes
CuCdzGaSes , (Cu,Ge)CdSes
CuCdzInSes , CuA & sInSes
CuCdSiSes , CrCuSnSes
CuCoGeSes , Cu2CoSnSes
CuZnzGaSes , Cu2FeGeSes
Cu2FeSiSes , Cu2FeSaSes.s~s

(Cu, llg) 12Sb4Se13, (Ni,Pd) 2SbTe

CusNiGeSea , CusFeT & sSea CusT & sFeSea , CuZnzInSea CusZnSiSea , GesInAsSes AgA & 4 InSea , PhBiz (Se,Te) a A & NasSiTea , CuCdsGaTea

CuCdainTea , AgCdainTea .

CuZniGeTe4 , CusFeT \$ 2104

CuZnzInTe4 , PdBiz(Se,Te)4 , AgInA & 4Tes

CunnSiSea

CualigSiSes

〔実施例〕

CuaNnGeSe4

CulinSnSe4

## 特開昭63-251290(8)

#### 突接倒 1

記録媒体としての機能を確認するため、基着限を作製した。光記録媒体の構成は第2図に示すものであり、基板側の上方からレーザピームを入射させた。基板としてはPC)をTAZAではSiOa の石英ガラスで設める。まれてはSiOa のABN。TazOs。TiN,CriOa。SiN,SiC、CeN,ZrOs。TiOa。ZnS,SiC、Co無機物層をRPスパッタ法により形成した。保護層の膜厚は記録が出来により、この一般の目標を記録した。以下に作数した。元単相化合物膜の目標組成を示す。

BisSeTes

Ga4GeSes

SbaSeTea

GaGeSea

Au &SeTo

AgGaSes

(AuSb) aTea

AgeGaSee

GasSaTa

InaSbTes

BiaGeTer

AgInTes

第 1 表

	森	着法	分析結果
	蒸着元	燕 着 图	
	-	三元単相	×
	一元	化合物	
従来法	,	二元合金	×
	二元	:单体元素	
	三元	单体三元素	×
		二元化合物	0
本発明	一二元	:二元化合物	1 -

一元悪者法は目的組成の母合金をあらかるの しておき、この母合金を用いて新着するの母合金を用いて方に ある。二元姦者法と三元単相化合物組成金と、 の母合金を作製しておき、この二元合金と、 来の組合で森着しておき、法のこのと、 来の組合でなる。なた、元素の がは三元で基着する。はある。は、 を明めまた。 をのたる。 を明めまた。 をのたる。 を明めまた。 を明めまた。 をのたる。 をのたる。 を明めまた。 をのたる。 を明めまた。 をのたる。  Cuintes
Cuintes
CusGeTes
CusSnTes

AgInsles

AgaGeles

CuaSbSea Ag InSea

三元単相化合物の蠢者法としては第1表に示したように、従来法として一元,二元,三元姦者法がある。

の組合せであるのに対して、本発明では二元化合 物周志の組合せによる蠢着法である。第1表はそ れぞれの森着法で三元単相化合物組成を目標に膜 を作製し、その顔を分析し、分析結果を評価した ものである。×印は目標組成より大巾にずれたも のを示し、〇印はほぼ目梛組成に近いものを示す。 第1表より従来法ではすべての方法で×印である が、本発明では良好な結果が得られた。これは前 記した三元単相化合物組成そのものの個々元素が 種々異なる蒸気圧をもつため従来法では蒸着速度 をコントロールするのが困難なためである。特に セレン,テルルの姦着速度は不安定であり、目標 組成を得るには数10回蒸着をくりかえし行なわ なければならず、生産性の点で大きな問題になる。 一方、本発明の蒸着法は化合物周志であるため、 化合物は非常に安定で結合力が大なため、目標組 成を得るには1回の姦着ですみ、生産性は従来法 とは比較にならない租良好である。

#### 突施例 2

第2表は1例として三元単相化合物である

## 特開昭63-251290(**9**)

を従来法及び本発明のそれぞれの基着法 CuTe二元化合物を同時に蒸着した膜の組成は 作製し分析した結果を示す。従来法の一元 ほぼ目標組成に近かつた。なお、本発明において iuasInasTeso(原子%)の溶解はシリコニ は蒸着装置として二元抵抗加熱蒸着装置を用いた。 により合金化しこれを蒸着感とした。二元 第 2 表

CuinTes (CussinssTeso原子%)

	森	着:	法	分析值(原子%)							
	基着元	燕菊原	[ #	Cu	In	Te					
	一元	Cuzs I nas	Teso	5.2	10.2	84.6					
健来法	二元	GuIn:		7.0	14.5	78.5					
,	三元	Cu: In:	•	9.8	8.0	.82.2					
本発明	二元	InTe: Co	Te	23.2	26.4	50.4					

#### 実施例3

第3表は1例として三元単相化合物である InaSbTe2を従来法及び本秀明のそれぞれの基 者法で膜を作製し分析した結果を示す。作製条件 は実施例2と同じである。分析結果から、実施例

CuInTeaを従来法及び本発明のそれぞれの基着法 で葭を作製し分析した結果を示す。従来法の一元 によるCuisInisTeso(原子%)の溶解はシリコニ ツト炉により合金化しこれを蒸着減とした。二元 の場合はCusoInsoを上記したシリコニント炉 で合金化し、これとTeの組合せでそれぞれの蒸 **着速度をあらかじめ測定しておき、CuIn:** Te=1:1の割合で蒸着した。また、三元の場 合はCu、In、Taの三元素を用い、それぞれ の元素の蒸着速度の餌定からCu:In:Te= 1:1:2の割合で蒸着した。一方、本発明では InTe, CuTeの二元化合物をシリコニツト 炉で溶解し、化合物としこれを粉砕し粉末とした ものを聶着厭とし三元単相化合物膜を作製した。 各意教園をタングステンおよびモリブデンポート に乗せ、蒸着装置容器内を5×10 storrの真空 皮まで排気後蒸着して膜厚80~120mmの蒸 着膜を基板上に形成し、この膜を ICP分析を行 なつた。第2表の分析値から明確なように、従来 法では目標組成が得られないが、本発明のInTe,

2 と同様に本発明による蓋着法が目標組成を得る 方法としてすぐれていることが明確である。

第 3 表 InsSbTer(InsoSb17Tera原子%)

	蓋	着	法	分析值(原子%)						
	基着元	燕 着	原料	In	Sb	Te				
	一元	I neo SI	17 Teas	20.2	34.8	45.0				
從来法	二元		e: In .: 1	34.5	53.0					
	三元	In: S 2:	b: Te 1:1	42.5	27.5	30.0				
本発明	二元	InSb:		48.2	16.5	35.3				

InaSbTaaの光学特性を第8図(a)。(b)に示す。第8図(a)は上述のように成膜し、保護膜としてSiOaを100nmの厚さで成膜した光配緑鉄体の分光特性で、第8図(b)はこの鉄体を350でまで加熱、5分間保持した後徐冷した光記録媒体の分光特性である。半速体レーザ

、波及である830nmでは、熱処理によつて反射 率は34%から40%へ上昇し、透過率は8%か ら1%へ低下している。これはアモルフアスから 結晶への相変態に伴ない光学特性が大きく変化し でいることを示している。第9回は加熱に伴なう 動的反射事変化の測定結果である。188℃にお いて反射率は急激に上昇する。これによつて本光 記録媒体では高速消去が可能であることが予測さ れる。蒸着法によつて作製したこの幇膜を組成分 祈した精果、InsiSbi7Tesi (原子%) であり、 InaSbTeaの三元化合物単相が生成していると考え られる。InTe-InSbの袋2元系状盤図に よれば、InaSbTeaの準安定状態での融点は568 でであり、鴟点直下まで単相である。従つて記録 時には単一の融点以上に加熱し念冷することによ リアモルフアス化する。この時、単相化合物であ れば醸点はほぼ単一であるため、一定温度で溶け るため高速配録が可能である。更に融点直下まで 三元化合物単相として加熱することができるため、 消去時には結晶化温度から随点直下まで加熱し、

## 特開昭63-251290 (10)

二相分離させることなくアモルフアスから結晶への相変態を起こさせることができる。結晶化温度は第9回から188℃であるから、380℃の過熱度が得られる。また二相分離しないため、長範囲拡散が必要でなくなり、従って高速消去が可能となる。

#### 実放例4

透明ガラス基板またはポリカーボネートは にIn-Te-Sb 酸を腹厚100nmにDCで グネトロン型スパッタリング条件はあり、 スパッタターゲットはAr雰囲気を中で溶解したで 表のW、初期真空皮8.5×10<sup>-6</sup>Pa 、Ar 分と、スパッタの皮8.5×10<sup>-6</sup>Pa 、Ar 分と、スパッタの皮8.5×10<sup>-6</sup>Pa 、Ar 分と、スパッタの皮8.5×10<sup>-6</sup>Pa 、Ar 分と、スパックの皮8.5×10<sup>-6</sup>Pa 、Ar 分と、スパックの皮8.5×10<sup>-6</sup>Pa 、Ar 分と、スパックの皮8.5×10<sup>-6</sup>Pa 、Ar 分と、は、大力には、大力には、大力には、ないのでは、 を分析した。 おり、て分析性に、結晶には、は、 を分析である。 はば、 が得らいた。 ないのでは、 はば、 をので、 が得らいて、 が得らいて、 が得いまして、 をして、 が得いまする。 はば、 をして、 のので、 のので

化によつて25%程度まで高めることができる。 第12個は本光記録媒体の特性マンプを示す。本 光記録媒体は三元単相化合物を用いて、その融配 の直上で記録し、直下で消去するため、高速配録。 消去が特徴である。更に本媒体は消去領域が広い のが特徴である。また腹破壊領域は存在するが、 段パルス側にある。従って音いレーザ出力を照射 しても膜破壊はしにくい為、高出外のの記録 により更に高速での記録消去も実現可能である。 実施例5

第13図はIn-Te-Sb系を配録層に用いた光記録媒体において、結晶化時に(111) InaSbTes単相が折出する組成InaoSbisTess、

(112) 化合物が二相析出する組成

Inita Shaa Teas. (113)Te 単相が折出する組成InsoShia Teesのそれぞれについて静止状態における記録試験の結果である。記録条件はレーザ出力12m 型で徐々にパルス観を長くしていつた。初期状態は成膜したままの状態でアモルファスと同定された。各組成についてまず結晶化によつて

伝試験によつて検討した図である。初期状態はア モルフアス状態である。レーザ出力を2mWから 4 m W そして更に 6 m W に増加させると、反射率 比も増加してくる。これはアモルファスから結晶 への相変態に寄囚した反射率の増加である。更に レーザ出力を増し、 7 m W 以上にすると記録が開 始し、反射率は減少し始める。第11図(a), (b) は本光記録媒体の記録,消去級り返し試験 の結果である。まず初期化として10回の記録。 消去を繰り返しすることによつて記録媒体を安定 させた後、10g回の繰り返し試験を行つた結果 である。記録条件はレーザ出力が13mWでパル ス幅が0.02gg である.又消去条件は8mw で0.03gs である。なおこの繰り返し試験に おける平均変調度は18%であつた。従つて、こ の光記録媒体によつて0.03gg でのオーバー ライト、すなわち0.03ps で前の情報を消去 し、更に同様の速度で記録することが可能である。 本実験での変割度は18%とまだ小さいが、これ は記録層。保護層の膜厚および保護膜材料の最適

反射率は上昇し始め、更にパルス幅を長くすると、部分的に融点を越えて溶融し始め、記録状態となり反射率は低下する。三つの組成を比較すると
111 InaSbTe 単相の折出する組成が消去。記録とも最も速く、化合物が二相折出する組成が次に速く、Teが単独で折出する組成は最も遅くなる。
使つて化合物単相領域が最も記録。消去特性が良いことがわかる。

#### 実施例 6

第4表はそれぞれの組成の耐久性試験の結果を示す。試験は温度条件40℃,温度80%で10日間保持した。試料としてガラス基板上に記録度を100nm形成し、保護膜としてSiOzを100nm厚さに形成した光記録媒体に12mW、0.5μsでパルス記録したものを用いた。その結果、InaSbTezは相組成とInaSbTez+InzTeaの化合物二相組成(但しInaSbTe 量は80%)では試験の結果変化が無かつた。一方InzTea+Teの生成する組成では記録層が変質し、透過率が高くなっており、記録信号も顕微鏡観察の結果、不明瞭

## 特關昭63-251290 (11)

になっていた。この原因としてTeのTeOxへの変化が考えられる。Te は安定な化合物として存在する場合は2個の結合が飽和しており、酸化雰囲気中でも酸化することはないが、Te が単体で析出すると室温でもアモルフアスから結晶へ相変化したり、Te Oxに酸化されたりして記録層においてお品化時に単体元素が折出しないような組成範囲を用いることが重要である。

#### 第 4 畏

X線による結晶相	耐久性試験								
<b>再定結果</b>	(恒温,恒湿チスト10日間,40℃,90%)								
InaSbTe2単相組成	変化なし								
InaSbTea+InaTea									
(InaSbTes 8 0 %)	変化なし								
Instes+Te	変化大								

#### 宴僚例7

第14回, 第15回は記録, 消去を繰り返した時の変調度と平均結晶独径の関係を示す。

森智源としてGeTeとSbsTesの粒を溶解法にて作製し、これらを二元蒸着によつで薄膜化した。 蒸着時の初期真空皮が3×10~6 Terr、基板水冷にて成膜した。 その上に保護層としてSiOsを100mm成膜し、光記録媒体を得た。 第16 図は蒸着したままのGeaSbaTes の光学特性を示す。 波長830mmでは反射率17・1% 、 透過率 19.8 %であり、吸収率は63・1% である。 第17図はこの媒体を昇温速度20℃/min で加熱した時の反射率変化である。 猛度202℃において鋭く立ち上がつており、高速消去が可能であることがわかる。

#### 宴放例9

Sb-Se-Te系にはSb4oSe2oTe4oの三元化合物が存在する。この組成を基券法にて作製した。基券額としてSb2Te2とSb2Se を溶解法にて作製し、これらの二元蒸券によつて薄膜化した。蒸券時の初期其空皮が3×10<sup>-6</sup>Torr、基板水冷にて成膜した。その上に保護層としてSiO2を100m成膜して光記録媒体を得た。第18回

InaSbTeaの三元単相化合物組成とSbaTea+InaTea の三元二相化合物組成の繰り返し特性を示す。三 元単相化合物組成では10%回の繰り返しにおい て変異度の変化が無いのに対して、SbaTea+ InsTeaの二相化合物組成では10°回終了後20 %程度低下している。 第15図では10<sup>4</sup>, 10<sup>4</sup>, 10 6 回試験後の平均結晶粒径を示した。三元化 合物単相組成では粒径はほぼ等しいのに比較する と、二相化合物の折出する組成では繰り返し回数 が多くなるにつれて粒径が粗大化する傾向にある。 これは表面エネルギーの異なる二つの化合物が生 成する場合は、同一化合物同志の結晶粒界に比較 すると、表面エネルギーが高くなるために表面積 を減らす方向へ変化していく。従つて二相化合物 の生成する組成では繰り返し特性が単相化合物に 比較すると思くなる。

#### 実施例8

S b - G e - T e 系には三つの三元化合物 GeSbaTer, GeSbzTea, GezSbzTea が存在する。こ の中でGezSbzTes の稼鯨を蒸着法にて作製した。

は成蹊したままのSbaoSezoTeaoの光学特性を示す。
放長830nmでは反射率26.0%、透過率は
17.3%で吸収率は56.7%であつた。第
19回はこの光記録媒体を昇温速度20℃/min
で加熱した時の反射率変化である。温度140℃にて反射率は鋭く立ち上がつている。これはアモルフアスが結晶への相変態に寄因する立ち上がりであり、結晶化がごく狭い温度範囲で起こることからこの三元単相化合物組成で高速消去が可能であることがわかる。

### 実施例10

Bi-Se-Te系にはBiaoSezoTeaoの三元化合物が存在する。この組成を蒸着法にて作製した。 感者などしてBiaTeaとSiSeを溶解法にて作製し、これらを二元姦者によつて容践化した。 素分時の初期真空政を3×10<sup>-6</sup>Torrとし基板水 冷にて成該した。その上に保護層としてSiOz を100 n.m. 成膜して光記録媒体を得た。第20 図は成蹊したままのBiaoSezoTeaoの光学特性を示す。 波長830 n.m.では反射率27.0% であり、

## **转開昭63-251290 (12)**

第 5 表 AgSbTez(Ag25Sb25Te50原子%)

透過率は2.3% であつた。従つて吸収率は70.7 %である。第21回はこの光記鉄線体を昇温速度 20℃/min で加熱した時の反射率変化である。 温度118℃にて反射率は鋭く立ち上がつている。 これはアモルフアスから結晶への相変態に寄因す る立上がりであり、結晶化がごく狭い温度範囲で 起こることから、この三元単相化合物組成で高速 消去が可能であることがわかる。

兴	76	וע	1																		
	郑	5	贵	は	1	Ħ	٤	ι	τ	Ξ	元	₩	相	化	合	物	で	あ	8		
Δe	;Sb	te	2	Ł	従	杂	独	お	Ł	U	本	尭	明	Ø	ť	ħ	€	ħ	Ø	姦	着
社	で	М	ŧ	作	製	ı	Ħ	析	ı	た	粕	杲	ŧ	示	す		作	製	条	件	は
爽	適	Ħ	2	٤	耳	ľ	で	あ	ō	•	本	組	成	の	4	合	ŧ	従	来	法	で
ы	· <b>B</b>	細	机	战	ΔŠ	15	6	ħ	t	,,	が		本	尭	明	で	H	目	裸	粗	成

	郑	5	袅	は	1	9	٤	ι	τ	Ξ	元	サ	相	化	合	物	で	ð	8		
۸g	SЪ	T e	2	Ł	従	杂	独	お	¥	び	本	発	明	Ø	t	れ	ŧ	ħ	Ø	姦	着
法	で	Ŋ	ŧ	作	製	ı	Ħ	析	ı	た	粕	果	ŧ	示	す	•	作	製	条	件	は
夹	熫	例	2	٤	网	ľ	で	あ	5	•	本	組	成	の	4	合	ŧ	従	來	法	で
H	目	標	묎	成	λÝ	15	B	ħ	t	,,	が		本	凫	剪	で	H	Ø	標	粗	成
ŧ	Œ	Œ	<b>1</b>	足	4	8	枯	果	が	将	5	れ	た								

図にはCuInTea に光吸収向上用のZnを添加して CuZn±InTeaとして半導体レーザ波長830nmにお ける波過率が同一膜厚100mmで比較して18 %から9%になり、吸収率が増加した例を示す。 現在の半導体レーザで安定に出力できる基板上の 膜面パワーは15m W 科度であり、これを効率的 に吸収することによつて記録速度を高めることが できる。第23団はCuInTea4l とCuZnaInTeaを用 いた光記録媒体の加熱に伴なう反射率変化を示す。 Znを添加することによつて宝鼠の反射率はほぼ 同一であるが、反射串変化を伴なう結晶化温度は 2 n 函加によつて200℃から420℃に上昇し ている。このような高い結晶化温度は室温におい て非品質相の安定性が高いことを示している。

第24図はCuInTexとCu2nxInTexを用いた光配 **舜森体に10mWのレーザパルスを限封した際の** 反射率比を示す。非晶質状態の記録類に短いパル スを駆射することによつて結晶化し反射率比が増 加する。CuZnaInTeaではCuInTea よりも結晶化型 皮が高いために12mWという比較的強いレーザ

	為	<b>私 体</b>	分析值(原子%)						
	燕君元	蒸泊原料	Ag	Sb	Тe				
	一元	AgasSbasTeso	12.2	30.8	57.0				
従来达	二元	AgSb: Te 1:1	12.0	24.6	63.4				
	三元	Ag: Sb: Te	42.5	22.5	35.0				
本発明	二元	SbaTes: AgaTe	23.0	24.2	52.8				

#### **災旗倒12**

四元化合物単相の一例としてCuZnaInTeaをDC マグネトロン型スパツタリング装置により成膜し た。スパツタリングターゲントはAr雰囲気中で 溶解して作気した。 スパツタリング条件は基板水 冷、出力100W、初期真空度8.5×10<sup>-8</sup> Pa、Ar分圧20m Torrである。なお本合金膜は 真空蒸落法によつても同様に成蹊できる。第22

を照射しないと結晶化しないが、その結晶化速度 はより高速となる。したがつて高速消去が可能と なる。従来は、弱いレーザ光で消去できるが、そ の速度が遅い材料が主流であつた。しかし本発明 では高い結晶化温度を有し、比較的強いレーザで 査速消去を可能にしたものである。 第25 図は第 24図の結果から結晶化温度の異なる記録層につ いて消去パルス幅を求めたものである。最も結晶 化温度の高い四元単相化合物では消去パルス幅は 最も短くなり最も高速消去できることがわかる。 以上のような特性はCu10~15%。 Zn20 ~30%、In8~17%、疫部Teからなる四 元単相化合物が主成分となる化合物組成において 実現できる。 第26図 (a),(b)はCuZnzInTe4 を用いた光記録媒体の繰り返し特性を示す。単相 化合物であるため、相分離する恐れがなく優れた 繰り返し特性が得られた。

#### 実施例13

BiloGesoTeseの成分組成を有する三元化合物膜 を厚さ1.2mm の石英ガラス基板上にスパツタリ

## 特閒昭63-251290 (18)

ングにより成成し、その上でSiOaよりなる表面保護層を形成して光学特性を選定した。BiーTeーGe 三元化合物の合金酸はDCマグネトロン型スパンタリング法により作裂した。スパンタターゲントはAr 雰囲気中で溶解して作裂した。スパンタリング条件は基板水冷、出力100 W、初期真空度8.5×10<sup>-6</sup>Pa。Ar 分圧20 m Torrである。成膜したBiーGeーTe膜を分析した結果BlisGeaoTeasであり、ほぼ目標組成付近の化合物が得られた。

第27~28因はこのようにして作製した化合物の光学特性を示す。第27因は保護層としてSiO110Cnmを成践した光記録数体の分光特性で、第28因はこの数体を350でまで加熱。5分間保持した後徐心にから350%の分光特性である。半導体レーザ波長である830nmでは然処理によって反射率は30%から50%へ上昇し、透過率は10%から3%へ低でいる。これはアモルファスから結晶への相変離に伴ない光学特性が大きく変化していることを示している。

BiaGeaTee 単相が析出する組成、二元化合物また は二元および三元化合物が二相析出する組成、構 成元素Ta単体が析出する組成のそれぞれについ て静止状態における記録特性を試験した結果であ る。記録条件はレーザ出力12mWで徐々にパル ス幅を受くしていつた。初期状態は成蹊したまま の状態でアモルフアスと飼定された。各組成につ いてまず結晶化によつて反射率は上昇し始め、更 にパルス幅を受くすると、部分的に融点を超えて 溶融し始め、記録状態となり反射率は低下する。 三つの組成を比較するとBizGesTes 単相の折出す る組成が消去。記録とも最も速く、化合物二相折 出する組成が次に速く、構成元素Toが単独で析 出する組成は最も遅くなる。したがつて、本発明 の三元化合物単相領域が最も記録。消去特性が良 いことがわかる。

第30図は記録消去を繰り返したときの変調度を示し、第31図は平均結品粒径を示す。三元単相化合物組成では10<sup>8</sup> 回の繰り返しにおいて変調度の変化が無いのに対して、二元化合物の二相

加熱に伴う反射率変化を測定した結果、200 で付近において反射率は急激に上昇することが強 思された。これによつて本記録媒体は高速消去が 可能であることが予想される。BizGeaTes 組成付 近の融点は約650℃であり融点直下まで単相で ある。したがつて、記録時には単一の融点以上に 加熱し急冷するとアモルファス化する。この時、 単初化合物であれば融点はほぼ単一であるため、 一定制度で落けるため高速記録が可能である。更 に磁点直下まで三元単相化合物として加熱するこ とができるため、消去時には結晶化温度Tェから 融点直下まで加熱し、二相分離させることなくア モルフアスから結晶相変態させることができる。 結晶化温度は約200℃であるから、450℃の 渦鵯皮が得られる。また二相分離しないため、長 範囲拡散が必要でなくなり、したがつて高速消去 が可能となる。

#### 実施例14

第29回はBi-Ge-Te系を記録層に用いた光記録媒体において、結晶化時に三元化合物

生成組成では10°回終了後5%程度低下している。第31回では10²、10°、10°、回試験後の平均結晶粒径を示した。三元化合物単相組成では粒径がほぼ等しいのに比べて、化合物二相の析出する組成では繰り返し回数が増加するにつれて、粒径が粗大化する傾向にある。これは最高合は、元一化合物何志の結晶粒界に比較すると、表面では繰り返し特性が単相化合物に比較すると
延くなる。

#### [発明の効果]

以上説明したように、本発明の光記録媒体を用いて記録或は消去を行うことにより、従来の光記録媒体を用いたものでは変し得ない高速記録、高速消去を達成することができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図~第6図は本発明の光記録媒体の構造を 示す振略期面図、第7図は本発明の実施例による

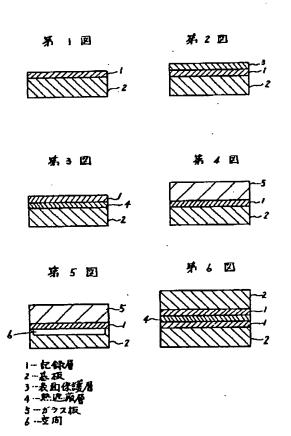
## 特期昭63-251290 (14)

光カードの一部分の概略断面図、第8図(a) お よび第B図(b)はInaSbicaの光学特性図、第9 図はInaSbteaの加熱に伴う反射串変化を示す特性 図、第10回はIn-Te-Sb膜を有する光記 緑媒体について反射率比とシーザ出力との関係を 示す特性図、第11図 (a) および第11図(b) はIn-Te-Sb膜を有する光記緑媒体の記録 ・消去の繰返し試験結果を示す特性図、第12図 はIn-Te-Sb膜を有する光記緑媒体の特性 國、第13回は記録層材料の違いによる記録特性 の差を示した特性図、第14図は記録・消去の録 返し回数と変調度の関係を示す特性図、第15図 は記録・消去の繰返し回数と記録層の平均結晶数 径との関係を示す特性図、第16回はGeaSbaTes の光学特性図、第17図はGezSbzTes の加熱に伴 う反射率変化を示す特性図、第18図は SbaoSezoTeaaの光学特性図、第19図は SbaoSesoTeaoの加熱に伴う反射率変化を示す特性 図、第20回はBisoSesoTesoの光学特性図、第 2 1 図はBito Seao Tetoの加熱に伴う反射率変化を

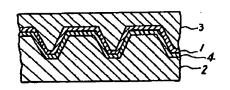
示す特性図、第22図は四元化合物単相の結晶状 飽を有する記録媒体の波長と光透過串との関係を 示す特性関、第23図は四元化合物単相の結晶状 態を有する記録媒体の波長と分光反射率の関係を 示す特性図、第24図はCuZnzInTeaとCuInTea よ りなる記録層を具備する記録媒体の反射率比とパ ルス幅の関係を示す特性図、第25回は消去パル ス幅と結晶化温度との関係を示す特性図、第26 図 (a) および第26図 (b) はCuZnzInTeaを用 いた光記録媒体の記録・消去の繰返し回数と反射 車比の関係を示す特性図、第27回及び第28図 はBiisGesoTessの光学特性図、第29図は書き込 みパルス幅による反射率比の変化を示す特性図。 第30回は記録・消去の繰返し回数と変調度の関 係を示す特性図、第31回は記録・消去の繰返し 国数と平均結晶粒径の関係を示す特性図である。 1 … 記錄層、2 … 基板、3 … 表面保護層、4 … 熱 遮蔽層、5 …ガラス板、6 …空間。

代理人 弁理士 小川勝男

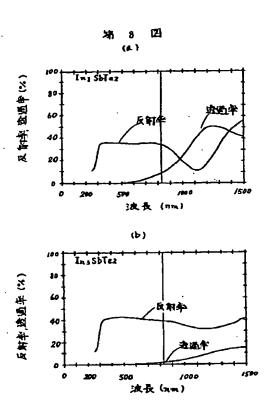


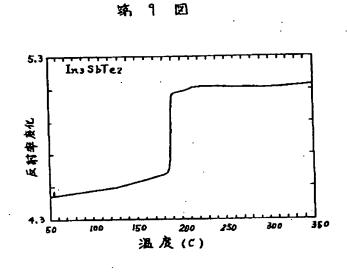


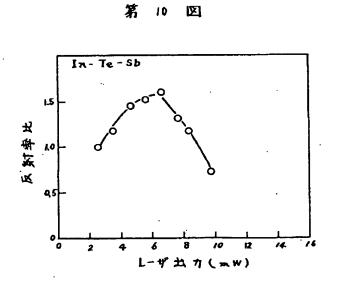
第7四

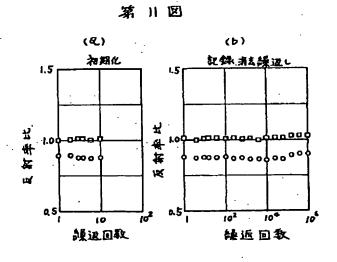


## 特開昭63-251290 (15)

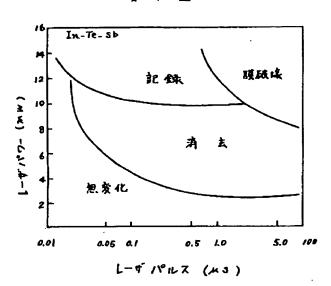




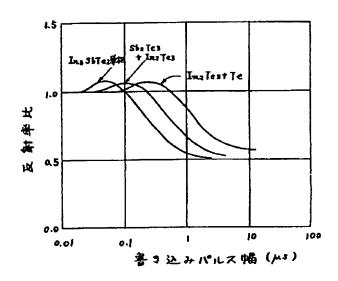




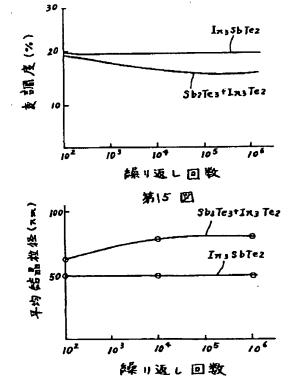
第 12 图



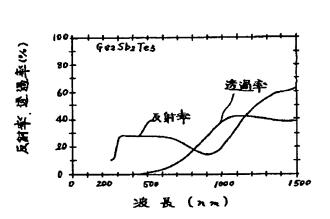
第 13 図



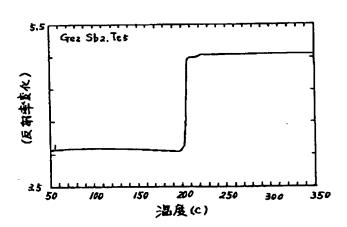
第 14 図



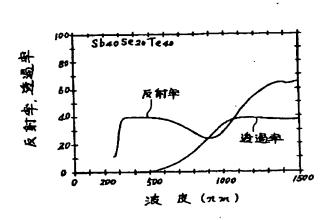
第 16 图



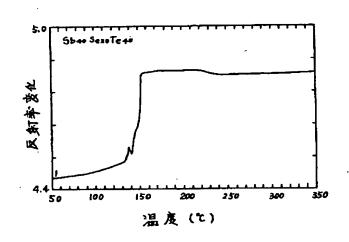
第四回



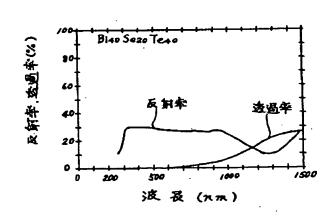
第 18 図



第 19 四



第 20 图



第 21 图

Bi4o Seso Te4o

200

250

300

350

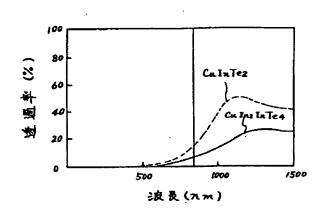
150

温度

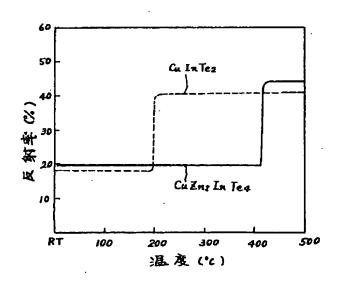
100

44 L 50

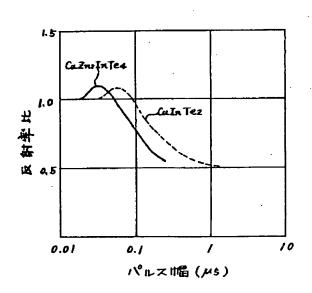
第 22 図



第 23 四

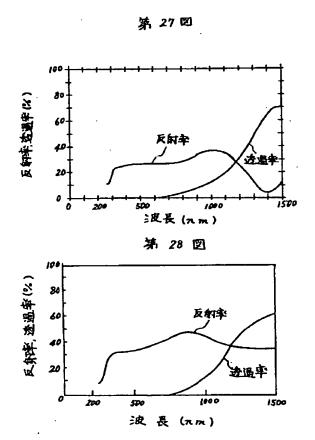


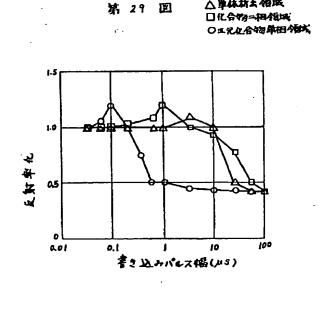
第 24 図

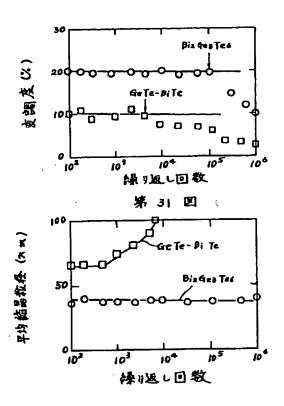


茅

26 🗵







第1頁の続き ⑦発 明 者	מל	藤	義	美	茨城県日立市久慈町4026番地	株式会社日立製作所日立研
砂発 明 者	. 生	Ħ		勲	究所内 茨城県日立市久慈町4026番地 究所内	株式会社日立製作所日立研
@発明者	渡	辺	隆	=	茨城県日立市久慈町4026番地 究所内	株式会社日立製作所日立研